

Лабораторная работа №11.1

Определение ширины запрещенной зоны полупроводников.

Нехаев Александр 654гр.

15 марта 2019 г.

Содержание

1. Введение	1
1.1. Теоретические основы	1
1.2. Схема установки	3
2. Ход работы	4
3. Вывод	5

1. Введение

Цель работы Исследовать температурную зависимость проводимости типичного полупроводника (германия или кремния). Определить ширину запрещенной зоны с помощью универсального вольтметра.

1.1. Теоретические основы

Величина электропроводности в полупроводниках определяется числом электронов в зоне проводимости и дырок в валентной зоне (эти числа в чистых полупроводниках, конечно, равны друг другу).

Число электронов, находящихся в зоне проводимости, равно произведению числа имеющихся уровней на вероятность их заполнения. Вероятность заполнения уровней определяется функцией Ферми, которая в нашем случае мало отличается от простого экспоненциального Больцмановского распределения:

$$f(E) = \frac{1}{\exp\left(\frac{E-\mu}{k_B T}\right) + 1} \simeq \exp\left(-\frac{E-\mu}{k_B T}\right), \quad (1)$$

так как $(E - \mu) \gg k_B T$.

В формулу (1) E – энергия уровня в зоне проводимости, μ – некоторая константа, которая, вообще говоря, зависит от температуры и называется энергией или уровнем Ферми. В собственных полупроводниках энергия Ферми лежит вблизи середины запрещенной зоны.

При не очень высоких температурах заняты главным образом уровни, находящиеся у дна зоны проводимости, так что в качестве энергии E можно подставить энергию E_c , соответствующую дну зоны проводимости. При этом вместо полного числа уровней в зоне

нужно подставлять некоторое эффективное число уровней Q_n , находящихся вблизи дна зоны, тогда число электронов в зоне проводимости будет равно¹:

$$n_n = Q_n \exp\left(-\frac{E_c - \mu}{k_B T}\right). \quad (2)$$

Вероятность появления дырки в валентной зоне определяется разностью $1 - f(E)$. Поэтому число дырок равно

$$n_p = Q_p \left[1 - \frac{1}{\exp\left(\frac{E_v - \mu}{k_B T}\right) + 1} \right] \simeq Q_p \exp\left(-\frac{E_v - \mu}{k_B T}\right). \quad (3)$$

При преобразованиях формулы (3) было принято во внимание, что энергия верхнего края валентной зоны E_v меньше μ и дробь $(E_v - \mu)/(k_B T)$ является большим отрицательным числом.

Перемножим формулы (2) и (3) и примем во внимание, что число электронов равно числу дырок:

$$n_n n_p = n^2 = Q_n Q_p \exp\left(-\frac{E_c - E_v}{k_B T}\right). \quad (4)$$

Разность $E_c - E_v$ равна ширине запрещенной зоны Δ . Обозначая для краткости произведение

$$Q_n Q_p = C^2 \quad (5)$$

и извлекая квадратный корень из (4), получим

$$n = C \exp\left(-\frac{\Delta}{2k_B T}\right). \quad (6)$$

Найдем теперь электропроводность полупроводника. В присутствии поля, большая часть электронов в зоне проводимости начинает двигаться в сторону, противоположную полю. Средняя величина скорости электронов перестает быть равной нулю и направлена вдоль поля. При этом вплоть до самых сильных полей (практически до пробоя) справедлива формула

$$v_{\text{ср}} = \mu_n \mathcal{E}, \quad (7)$$

где $v_{\text{ср}}$ – среднее значение дрейфовой скорости электронов, \mathcal{E} – напряженность электрического поля, μ_n – коэффициент пропорциональности, носящий название подвижности электронов; он определяет, какую среднюю скорость приобретает электрон в поле единичной напряженности (обычно численное значение подвижности приводят для поля 1 В/см).

Применяя формулу (7) к электронам в зоне проводимости и к дыркам в валентной зоне, найдем, обозначая через $j = nev_{\text{ср}}$ плотность электрического тока, что

$$\sigma = j/\mathcal{E} = |e|(n_n \mu_n + n_p \mu_p). \quad (8)$$

Подставляя в (8) значение $n_n = n_p$ из (6), получим

$$\sigma = |e|C (\mu_n + \mu_p) \exp\left(-\frac{\Delta}{2k_B T}\right) = A \exp\left(-\frac{\Delta}{2k_B T}\right), \quad (9)$$

¹Строго говоря, число Q_n выбирается так, чтобы равенство (2) давало правильное число электронов при подстановке энергии дна зоны E_c вместо энергии E .

где предэкспоненциальный множитель заменен константой².

Измерим электропроводность σ как функцию температуры и изобразим результаты на графике в полулогарифмическом масштабе:

$$\ln \sigma = f(1/T). \quad (10)$$

Формула (9) показывает, что график должен иметь вид прямой линии с наклоном $\Delta/(2k_B)$. Наклон прямой (10) позволяет, таким образом, определить ширину запрещенной зоны.

1.2. Схема установки

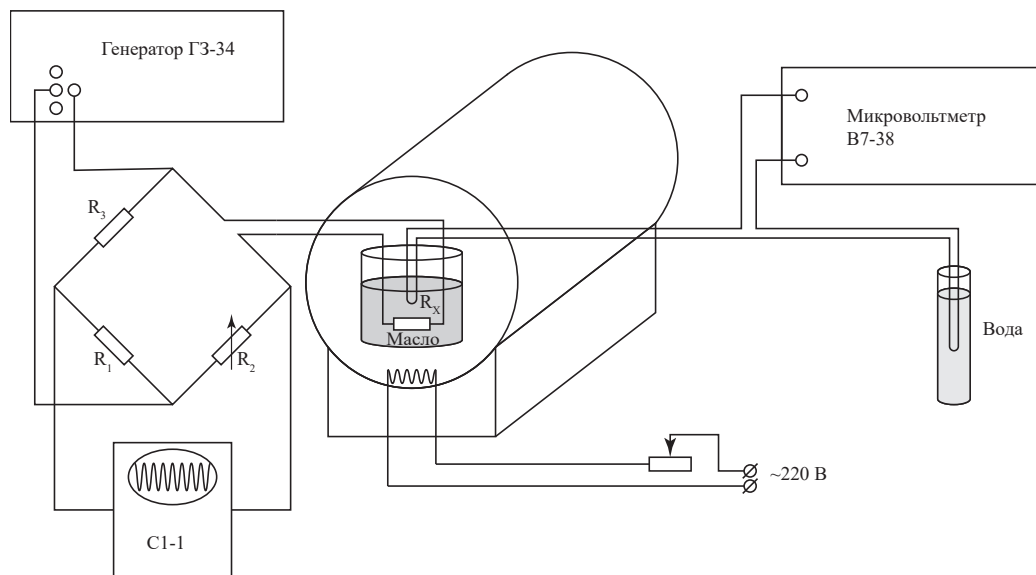


Рис. 1: Схема установки

Температура второго спая термодпары измеряется спиртовым термометром, помещенным в сосуд дьюара. Рекомендуемый режим работы: частота – 500-700 Гц, усиление – $\frac{1}{2}$ шкалы, затухание – 10 дБ, $R_1 = 220$ Ом, $R_3 = 560$ Ом. Чувствительность термодпары: $41 \cdot 10^{-6}$ В/град.

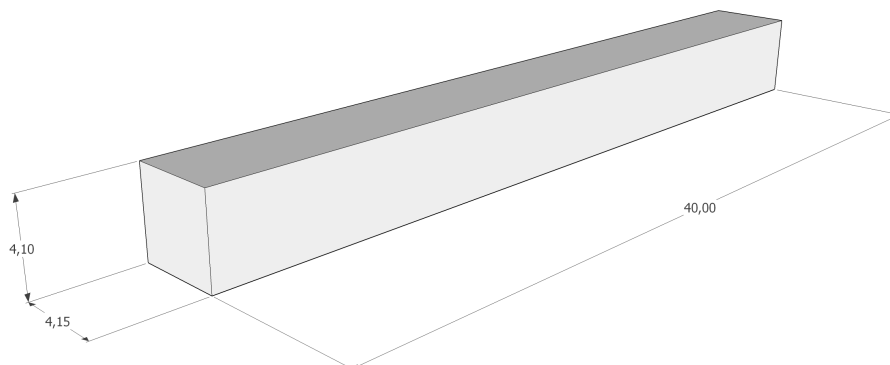


Рис. 2: Геометрические размеры образца

²Более точные расчеты показывают, что величина A зависит от температуры. Этой зависимостью, однако, можно пренебречь по сравнению с быстро изменяющейся экспонентой.

2. Ход работы

Проводим измерение сопротивления образцов в зависимости от температуры, данные о которой берем из значения напряжения на термопаре. Начальное значение термопары 100 мкВ при температуре 300.6 К. Используя формулу $\sigma = \frac{l}{RS}$, строим график $\sigma(T)$.

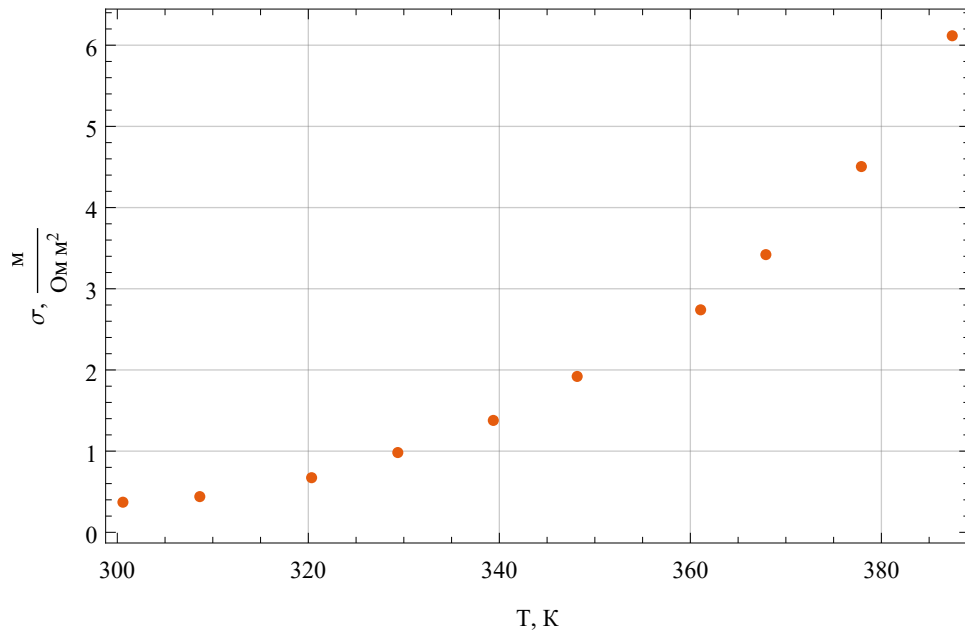


Рис. 3: График зависимости $\sigma(T)$.

Подобный вид зависимости объясняется природой материала, определяющие эти законы.

$$\sigma = |e|C(\mu_n + \mu_p) \exp\left(-\frac{\Delta}{2kT}\right) \quad (11)$$

Строим график $\ln(\sigma) = f(1/T)$. Зная, как представляется эта зависимость по наклону прямой получаем, что ширина запрещенной зоны $\Delta = 0.66$ эВ.

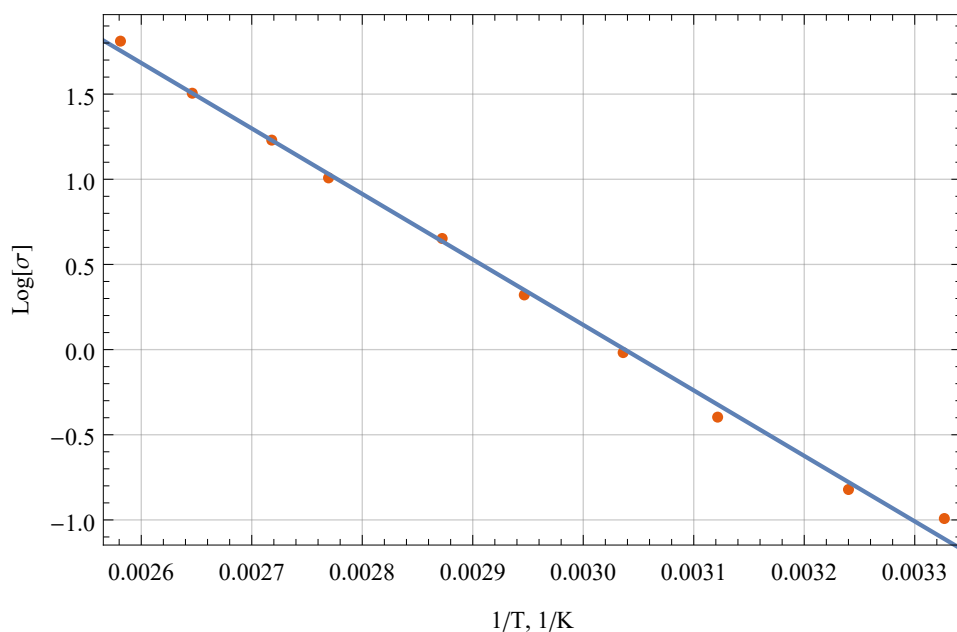


Рис. 4: График зависимости $\ln(\sigma) = f(1/T)$

3. Вывод

В ходе лабораторной работы удалось предложенным методом измерить ширину запрещенной зоны полупроводника – $\Delta = 0.66$ эВ, что позволяет сделать вывод о природе исследуемого материала. Полученное значение соответствует ширине запрещенной зоны германия (0.67 эВ).